ПрИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

**КАФЕДРА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ**

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

по дисциплине

 **«Оптико-электронные приборы и устройства»**

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

**Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№****раздела** | **Контролируемые разделы (темы) дисциплины****(результаты по разделам)** | **Код конт-роли-****руемой компетен-ции (или её части)** | **Этап формирования** **контролируемой компетенции (или её части)** | **Вид,  метод, форма****оценочного** **средства** |
|
| 1 | 2 | *Физические основы функционирования оптико–электронных приборов и устройств.* | ПК-3.1ПК-5.1  | Лекционные, лабора-торные и самостоя-тельные занятия обу-чающихся в течение учебного семестра | Аналитический отчет по самостоятельной работе, результаты решения контрольных задач, ответы на тестовые задания,зачет |
| 2 | 3 | *Координатно–чувствительные фотопри-емники* | ПК-3.1ПК-5.1 | Лекционные, лабора-торные и самостоя-тельные занятия обу-чающихся в течение учебного семестра | Аналитический отчет по самостоятельной работе, результаты решения контрольных задач, ответы на тестовые задания, зачет |
| 3 | 4 | *Оптико–электронные при-боры, устройства и системы* | ПК-3.1ПК-5.1 | Лекционные, лабора-торные и самостоя-тельные занятия обу-чающихся в течение учебного семестра | Аналитический отчет по самостоятельной работе, результаты решения контрольных задач, ответы на тестовые задания, зачет |
| 4 | 5 | *Оптико–электронные си-стемы* | ПК-3.1ПК-5.1 | Лекционные, лабораторные и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра | Аналитический отчет по самостоятельной работе, результаты решения контрольных задач, ответы на тестовые задания, зачет |

**2 Формы текущего контроля**

 Текущий контроль качества усвоения знаний студентами по дисциплине «Оптико–электронные приборы и устройства» проводится в виде проверки заданий, выполняемых самостоятельно и на лабораторных занятиях, а также экспресс – опросов и заданий по лекционным материалам и лабораторным работам. Учебные пособия, рекомендуемые для самостоятельной работы и подготовки к лабораторным занятиям обучающихся по дисциплине «Оптико–электронные приборы и устройства», содержат необходимый теоретический материал, задачи для решения и тестовые задания с возможными вариантами ответов по каждому из разделов дисциплины. Результаты решения задач и ответы на вопросы тестовых заданий контролируются преподавателем.

**3 Формы промежуточного контроля**

Формой промежуточного контроля по дисциплине является зачет. К зачету допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом и настоящей программой. Форма проведения зачета – устный ответ, по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины.

**4 Критерии оценки компетенций обучающихся и шкалы оценивания**

 Оценка степени формирования контролируемых компетенций у обучающихся на различных этапах их формирования проводится преподавателем во время консультаций и практических занятий по двухбалльной шкале оценок «зачтено» – «не зачтено». Текущий контроль по дисциплине проводится в виде тестовых опросов по отдельным темам дисциплины, проверки заданий, выполняемых самостоятельно, и на практических занятиях, а также экспресс – опросов и заданий по лекционным материалам и практическим занятиям. Формирование у обучающихся во время обучения в семестре указанных выше компетенций на этапах практических занятий и самостоятельной работы оценивается по критериям двухбалльной шкалы оценок – «зачтено» – «не зачтено». Освоение материала дисциплины и достаточно высокая степень формирования контролируемых компетенций обучающегося (эффективное и своевременное выполнение всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом и настоящей программой) служат основанием для допуска обучающегося к этапу промежуточной аттестации – экзамену.

Целью проведения промежуточной аттестации является проверка общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретенных магистрантом при изучении дисциплины «Оптико–электронные приборы и устройства».

Уровень теоретической подготовки магистранта определяется составом и степенью формирования приобретенных компетенций, усвоенных им теоретических знаний и методов, а также умением осознанно, эффективно применять их при решении задач целенаправленного применения полученных знаний на практике.

Зачет организуется и осуществляется, как правило, в форме собеседования. Средством, определяющим содержание собеседования студента с экзаменатором, является экзаменационный билет, содержание которого определяется ООП и настоящей рабочей программой. Экзаменационный билет включает в себя, как правило, три вопроса, из которых два вопроса, относятся к указанным выше теоретическим разделам дисциплины и один – практическому применению полученных знаний – решению задачи. Оценке на заключительной стадии экзамена подвергаются результаты решения задач, устные ответы экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора. Применяются следующие критерии оценивания компетенций (результатов):

 –уровень усвоения материала, предусмотренного программой;

 –умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи;

– полнота, аргументированность, убежденность ответов на вопросы;

–качество ответа (общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция);

–использование дополнительной литературы при подготовке к этапу промежуточной аттестации.

К оценке уровня знаний и практических умений и навыков рекомендуется предъявлять следующие общие требования.

**«Зачтено»:**

глубокие и твердые знания программного материала программы дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);

полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;

достаточно полные и твёрдые знания программного материала дисцип-лины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явле-ний (процессов);

последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточ-ностей ответы на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;

знание основного программного материала дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов);

понимание сущности обсуждаемых вопросов, правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы, несущественные ошибки в ответах на дополнительные вопросы.

**«Не зачтено»:**

отсутствие знаний значительной части программного материала дисциплины; неправильный ответ хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в ответах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

**5 Типовые контрольные вопросы по дисциплине**

**«Оптико–электронные приборы и устройства»**

 1. Природа оптического излучения. Оптические спектры.

2. Энергетические и фотометрические единицы, используемые в оптике.

3. Взаимодействие излучения с поглощающими средами. Распространение оптического излучения в атмосфере.

 4. Некогерентные источники излучения. Газоразрядные лампы и светодиоды.

 5. Когерентные источники излучения. Твердотельные, полупроводниковые и газовые лазеры.

 6. Оптические системы, применяемые в оптико–электронных приборах и устройствах.

 7. Основные закономерности внешнего фотоэффекта. Квантовая эффективность внешнего фотоэффекта. Приемники излучения на основе внешнего фотоэффекта.

 8. Вакуумные фотоэлементы. Основные типы и характеристики.

 9. Фотоэлектронные умножители (ФЭУ). Проблема регистрации одиночных фотонов.

 10. Спектральная чувствительность и быстродействие вакуумных фотоприемников.

 11. Основные закономерности внутреннего фотоэффекта. Квантовая эффективность внутреннего фотоэффекта.

 12. Приемники излучения на основе внутреннего фотоэффекта. Фоторезисторы.

 13. Фотогальванические приемники излучений.

 14. Режимы работы фотогальванических приемников излучения. Фотогальванический и фотодиодный режимы работы.

 15. Спектральная чувствительность и быстродействие фотоприемников на основе внутреннего фотоэффекта.

16. *P–i–n*–фотодиоды.

 17. Фотоприемники с внутренним усилением.

 18. Фотоприемники для регистрации инфракрасного излучения.

 19. Координатно–чувствительные фотоприемники.

 20. Элекронно–оптические преобразователи инфракрасного и рентгеновского излучений в видимое.

 21. Информационные свойства изображений.

 22. Приборы с зарядовой связью (ПЗС) как многоэлементные фотоприемники.

 23. Фотопроцессы в структурах типа «металл–диэлектрик–полупроводник» – «металл–окисел–полупроводник» (МДП– и МОП–структурах).

 24. Устройство фотоприемника на основе МОП–структур и методы организации переноса информационных зарядов.

 25. Параметры и характеристики приборов на основе ПЗС–структур.

 26. Спектральная чувствительность фотоприемников на основе МОП–структур.

 27. Линейные и матричные фотоприемники на основе МОП–структур.

 28. Координатно–чувствительные приемники инфракрасного излучения.

 29. Многоцветные фотоприемные матрицы.

30. Сравнительные характеристики твердотельных и электровакуумных приемников изображений.

 31. Фотоприемники на основе низкоразмерных структур

 32. «Лупа» времени.

 33. Электронно–оптический преобразователь со щелевой разверткой.

 34. Регистрация пико– и фемтосекундных импульсов ионизирующих излучений.

 35. Тепловидение.

 36. Передающие и приемные устройства современных цифровых фотоаппаратов и видеокамер.

 37. Применение элекронно–оптических преобразователей в ядерной физике.

 38. Применение элекронно–оптических преобразователей при изучении развития газового разряда высокого давления.

 39. Инфракрасная термография.

 40. Приборы ночного видения. Устройство, параметры, тенденции развития.

 41. Оптико–электронные системы в лазерной интерферометрии.

42. Оптико–электронные системы для экологического мониторинга окружающей среды.

43. Оптико–электронные системы контроля космического пространства.

44. Оптико–электронные системы контроля поверхности Земли.

45. Оптико–электронные системы в интерферометрических измерительных комплексах.

 **6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оцени-вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций у обучающихся, используются теоретичес-кие вопросы и практические задания, приведенные в методических указаниях к самостоятельным и практическим занятиям по дисциплине «Оптико–электрон-ные приборы и устройства» (п.п.4.4, 5.2).

Кроме того, на первом аудиторном занятии студентам подробно излагаются и в дальнейшем рекомендуются для постоянного применения специальные методические материалы, регламентирующие порядок проведения лабораторных занятий, оформления отчетов по самостоятельной работе, порядок и критерии оценки письменных и устных отчетов обучающихся по дисциплине (или ее части).

***Методические*** ***требования к структуре аналитического отчета***

***по самостоятельной работе:***

1. титульный лист;
2. часть I – «Аналитическая часть» – анализ раздела индивидуального задания по дисциплине, формулировка актуальности темы, цели и задач разработки или исследования объекта и предмета разработки или исследования, оценка современного состояния изучаемой проблемы;
3. часть II – « Основная часть» – результаты выполнения основной части раздела индивидуального задания по изучаемой дисциплине (обзор научно–методических информационных источников – современных научных статей и монографий по теме, выявление вопросов, требующих углубленного изучения; формирование и обоснование собственной точки зрения на рассматриваемые проблемы и возможные пути их разрешения; необходимые расчеты, моделирование и другие задания, предусмотренные темой самостоятельной работы. Материал не должен иметь только компилятивный характер, он должен обладать новизной, практической значимостью, отражать индивидуальную точку зрения автора на изучаемые проблемы и результаты проделанной работы.
4. часть III – «Заключение» – заключение и выводы по результатам выполненной работы;

5) список использованных источников;

6) приложения (при необходимости).

Формирование у обучающихся во время обучения в семестре указанных выше компетенций на этапах лабораторных работ (после каждого занятия) и самостоятельной работы (на консультациях) оценивается по критериям шкалы оценок – «зачтено» – «не зачтено».

Оценки "зачтено" заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебного  материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, справляющийся с выполнением графика и содержательной части заданий, предусмотренных учебным планом и настоящей программой.

Оценка "не зачтено" выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении заданий и графика научно–исследовательской работы, предусмотренных индивидуальным планом и программой.